



团 体 标 准

T/CASAS 047—2024

碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (SiC MOSFETs) 动态高温高湿反偏 (DH3TRB) 试验方法

Dynamic high-humidity, high-temperature reverse bias test method
(DH3TRB) for silicon carbide metal-oxide semiconductor field effect
transistors (SiC MOSFETs)

2024 - 11 - 19 发布

2024 - 11 - 19 实施

第三代半导体产业技术创新战略联盟 发布

目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 试验电路.....	2
5 试验程序.....	2
5.1 试验流程.....	2
5.2 样品选择.....	3
5.3 初始值测量.....	3
5.4 试验条件.....	3
5.5 应力波形.....	4
5.6 中间测量或终点测量.....	5
6 失效判据.....	5
7 试验报告.....	5
附录 A（资料性） SiC MOSFET 动态高温高湿反偏试验记录表.....	6
参考文献.....	7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA）制定发布，版权归CASA所有，未经CASA许可不得随意复制；其他机构采用本文件的技术内容制定标准需经CASA允许；任何单位或个人引用本文件的内容需指明本文件的标准号。

本文件主要起草单位：工业和信息化部电子第五研究所、忱芯科技（上海）有限公司、中国科学院电工研究所、比亚迪半导体股份有限公司、清纯半导体（宁波）有限公司、复旦大学宁波研究院、东风汽车集团有限公司、湖北九峰山实验室、深圳市禾望电气股份有限公司、杭州芯迈半导体技术有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国第一汽车集团有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、西安交通大学、深圳平湖实验室、江苏第三代半导体研究院有限公司、广东省东莞市质量监督检测中心、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：陈媛、施宜军、何亮、毛赛君、陈兴欢、王宏跃、赵鹏、蔡宗棋、张瑾、吴海平、孙博韬、丁琪超、左元慧、张俊然、李钾、王民、王丹丹、谢峰、闵晨、杨霏、刘昌、暴杰、徐思晗、李汝冠、王来利、王铁羊、刘陆川、胡浩林、李炜鸿、赵高峰、李本亮、高伟。

引 言

碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）具有阻断电压高、工作频率高、耐高温能力强、通态电阻低和开关损耗小等特点，广泛应用于高频、高压功率系统中。随着电力电子技术的不断发展，越来越多的领域如航天、航空、石油勘探、核能、通信等，迫切需要能够在高温、高频等极端环境下工作的电子器件。

由于SiC MOSFET在功率变换中常面临高压、高频、高温、高湿等复杂应力条件，其终端充放电效应，在开关性能明显优于Si器件的SiC器件中更为突出，为了验证终端的可靠性不会因器件导通和关断引起的电场强度持续变化而受到影响，有必要对SiC MOSFET在开关动态情况下的高温高湿反偏可靠性进行评估。本文件给出了适用于SiC MOSFET器件的动态高温高湿反偏(DH3TRB)试验方法。

碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (SiC MOSFETs) 动态高温高湿反偏 (DH3TRB) 试验方法

1 范围

本文件描述了碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (SiC MOSFET) 的动态高温高湿反偏 (DH3TRB) 试验方法, 用于评估高温高湿高dV/dt对芯片内部结构快速充电导致的老化。

本文件适用于单管级和模块级SiC MOSFET。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中, 注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件; 不注日期的引用文件, 其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 4586-1994 半导体器件 分立器件第8部分: 场效应晶体管

3 术语和定义

GB/T 4586界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

动态高温高湿反偏 dynamic high-humidity, high-temperature reverse bias
DH³TRB

在高温高湿条件下, 漏源电压快速开通和关断偏置。

3.2

漏源电压上升速率 rate of change of drain-source voltage
 dV_{DS}/dt

漏源电压上升沿的变化速率。

3.3

开态栅极电压 on-state gate-source voltage

$V_{GS.ON}$

器件导通的栅极电压。

3.4

关态栅极电压 off-state gate-source voltage

$V_{GS.OFF}$

器件关断的栅极电压。

3.5

最大栅极电压 maximum gate-source voltage

$V_{GS.MAX}$

器件可承受的最大栅极电压。

3.6

推荐最小栅极电压 recommended minimum gate-source voltage

$V_{GS.min.recom}$

器件推荐的最小栅极电压，应保证器件关断。

4 试验电路

动态高温高湿反偏试验可采用两种方式：被动模式或主动模式，试验电路图分别如图1和图2所示。 V_{GS} 电压源是在样品上施加栅源电压的源， V_{DS} 电压源是在样品上施加漏源电压的源。被动模式下漏源极电压重复快速开通和关断，栅极电压保持不变。主动模式下，DUT1为被测器件，DUT2作为陪测器件，DUT1和DUT2的漏源电压和栅源电压交替开通和关断。被测器件放置在可精准控制温度湿度的温箱中，温箱中被测器件位置温度控制误差不大于2%，湿度控制误差不大于5%。

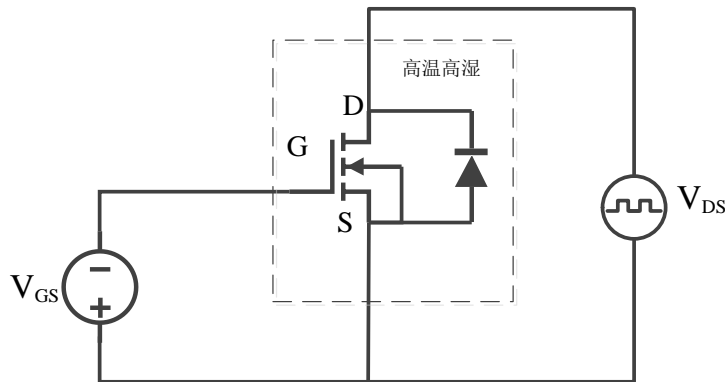


图1 动态高温高湿反偏试验电路（被动模式）

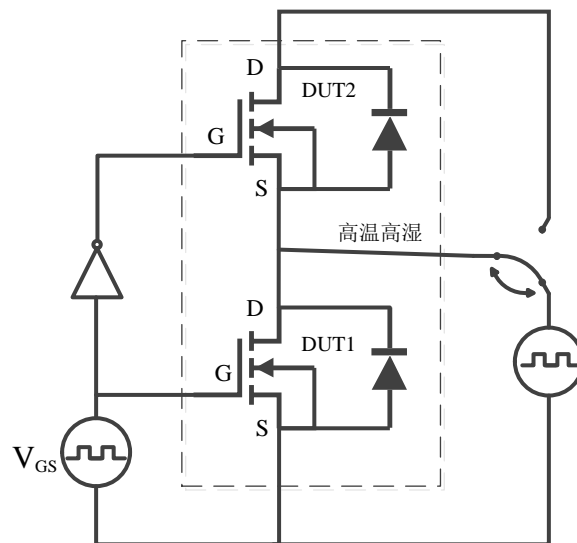
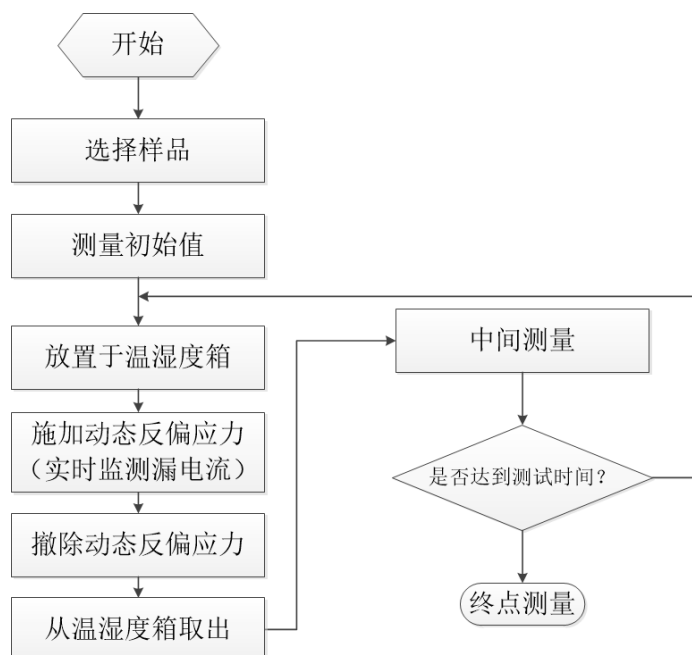


图2 动态高温高湿反偏试验电路（主动模式）

5 试验程序

5.1 试验流程

该试验方法通过对样品施加温度、湿度和动态反偏电压应力来评估器件的退化，试验流程图如图3所示。



注1：中间测量不是必须的。

图3 试验流程图

5.2 样品选择

选择样品并将样品放置到试验仪器中。

5.3 初始值测量

测量样品的初始电参数，包括但不限于漏源漏电流 I_{DSS} 、栅源漏电流 I_{GSS} 、阈值电压 $V_{GS(th)}$ 、击穿电压 V_{BR} 、漏源极导通电阻 $R_{DS(on)}$ 、体二极管正向压降 V_F 。

5.4 试验条件

推荐按照表1的试验条件进行动态高温高湿反偏试验，根据产品的要求，其他试验条件是可以接受的，可根据实际应用条件或最佳实践进行调整，需在产品的详细规范中指明试验条件。

表1 动态高温高湿反偏试验条件

试验条件参数	试验要求
试验时间 (t)	$T \geq 1000h$
试验温度 (T_j)	85°C
湿度 (RH)	85%
漏源电压 (V_{DS})	$V_{DS} \geq 0.5V_{DS,max}$
dV_{DS}/dt	$\geq 30V/ns$
开关频率 (f)	$15kHz \leq f \leq 25kHz$
栅源电压 (V_{GS})	方法1：被动模式：保持恒定， $V_{GS} = V_{GS,min,recom}$ 方法2：主动模式： $V_{GS,off} = V_{GS,min,recom}$ ， $V_{GS,on} = V_{GS,max}$
注1：最大过冲不大于15% $V_{DS,max}$ 。 注2：栅极开关切换条件下需关注动态栅应力的影响。 注3：建议试验过程实时监测漏源漏电流的变化。 注4：建议试验过程实时监测代表性样品壳温的变化	

5.5 应力波形

在样品上施加电压应力。图4和图5分别显示了被动模式和主动模式条件下的 V_{GS} 和 V_{DS} 电压应力波形。被动模式下栅源极电压始终保持使器件关断的推荐最小负栅压，主动模式下栅源极电压在推荐最小负栅压与最大栅压之间切换。漏源极电压变化速率应不小于 $30V/ns$ ($10\%V_{DS} \sim 90\%V_{DS}$ 的平均变化速率)，栅源极电压变化速率应不小于 $1V/ns$ ($10\%V_{GS} \sim 90\%V_{GS}$ 的平均变化速率)。主动模式可在没有负载电流 I_L 的情况下进行，若存在负载电流需考虑器件自热。图6为 V_{DS} 过冲电压波形图， V_{DS} 向上和向下的最大过冲均不大于 $15\%V_{DS,max}$

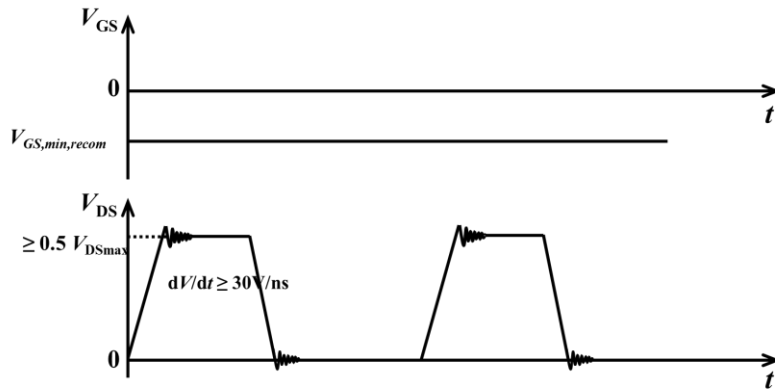


图4 被动模式下 V_{GS} 和 V_{DS} 电压应力波形图

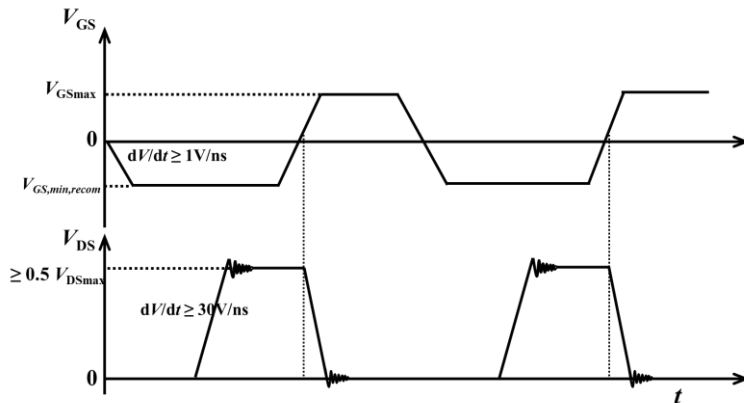


图5 主动模式下 V_{GS} 和 V_{DS} 电压应力波形图

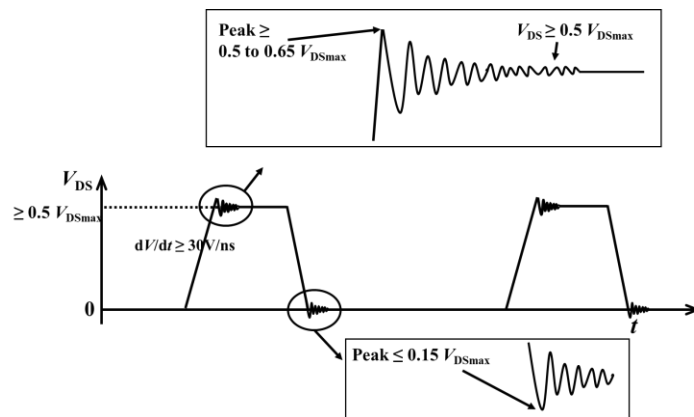


图6 V_{DS} 过冲电压波形图

5.6 中间测量或终点测量

中间测量或终点测量包括但不限于漏源漏电流 I_{GSS} 、栅源漏电流 I_{GSS} 、阈值电压 $V_{GS(th)}$ 、击穿电压 V_{BR} 、漏源极导通电阻 $R_{DS(on)}$ 、体二极管正向压降 V_F 。测试应按照产品的详细规范进行。中间测量或终点测量应在器件从规定试验条件下移出后的96h内完成，阈值电压 $V_{GS(th)}$ 应在移出后的10 h内完成，测试方法参考JEP183。如果中间测量或终点测量不能在规定的时间内完成，那么在完成试验后测量前，器件至少应追加24 h相同条件的试验。

6 失效判据

失效判据应包括但不限于表2所示的参数，除阈值电压外其他参数的测试方法依据GB/T 4586，测试条件按照产品规范测试常温下的参数变化。要求试验后外观无异常，参数变化范围不超过产品规范的限值。

表2 动态高温高湿反偏试验失效判据

参数	符号	失效判据 (相对于初始值的变化率)
漏-源极导通电阻	$R_{DS(on)}$	20% (主动模式)；5% (被动模式)
体二极管正向压降	V_F	5%
击穿电压	V_{BR}	小于规范值
阈值电压	$V_{GS(th)}$	20% (主动模式)；5% (被动模式)
漏源漏电流	I_{DSS}	1000%；若初始值<10nA，则试验后不超过100nA
栅源漏电流	I_{GSS}	1000%；若初始值<10nA，则试验后不超过100nA

7 试验报告

应提供一份试验报告，其中包括：

- a) 样品名称、编号；
- b) 试验偏置条件；
- c) 试验温度；
- d) 试验湿度；
- e) 试验电压；
- f) 试验时间；
- g) $V_{GS(th)}$ 测量前预处理脉冲条件；
- h) 试验前后电参数变化。

附 录 A
(资料性)

SiC MOSFET 动态高温高湿反偏试验记录表

A.1 SiC MOSFET 动态高温高湿反偏试验记录表

测试记录表如图A.1。

表A.1 动态高温高湿反偏试验记录表示例

产品名称			型号规格			
试验项目			环境温度、相对湿度			
试验设备	型号:		计量有效期			
	编号:					
试验依据标准条款			样品数量			
试验条件及技术要求	选	<input type="checkbox"/> 被动模式 $V_{GS} =$				
		<input type="checkbox"/> 主动模式 $V_{GS.off} =$		$V_{GS.on} =$		
	试验时间 t (h)					
	试验温度 T_A (°C)					
	试验湿度 RH (%)					
	漏源电压 V_{DS} (V)					
	dV_{DS}/dt		上升沿:	v/ns	下降沿:	v/ns
	dV_{GS}/dt (主动模式)		上升沿:	v/ns	下降沿:	v/ns
	开关频率 f (kHz)					
	占空比					
	过冲		上冲:	$\%V_{DS,max}$	下冲:	$\%V_{DS,max}$
	阈值电压测试条件		预处理脉冲电压:	V	预处理脉冲时间:	ms
样品编号	测试结果					
	$R_{DS(on)}$ (mΩ)	V_F (V)	V_{BR} (V)	$V_{GS(th)}$ (V)	I_{DSS} (nA)	I_{GSS} (nA)
1						
2						
3						
...						

参 考 文 献

- [1] AEC-Q101 Failure mechanism based stress test qualification for discrete semiconductors in automotive applications
 - [2] AQG 324 Qualification of power modules for use in power electronics converter units in motor vehicles
 - [3] IEC 60747-8-2010 Semiconductor devices – Discrete devices – Part 8: Field-effect transistors
 - [4] JEDEC 22-A108 Temperature, bias, and operating life
 - [5] JEP 183 Guidelines for measuring the threshold voltage (VT) of SiC MOSFETs
-

